Laser in der Elektronikproduktion & Feinwerktechnik Tagungsband: LEF 2004 Hrsg.: M. Geiger, S. Polster Meisenbach Bamberg 2004

# Kompakte Einspiegel-Strahlablenkung

**T. Sidler<sup>1</sup>, M. Hafez<sup>2</sup>** Laboratoire d'Optique Appliquée, EPFL, Lausanne, Schweiz

# Zusammenfassung

Wir stellen einen kompakten Einspiegel 2D-Strahlablenker für Hochleistungs-Laser vor. Dieser Scanner ist für industrielle Anwendungen, wie zum Beispiel das hochpräzise Punktschweissen mit Lasern bis 5 kW Pulsleisung entwickelt worden. Er hat eine closed loop Bandbreite von typisch 700 Hz und über das ganze Scan-Feld eine maximale Stellzeit von weniger als 10 ms. Für eine nutzbare Spiegelfläche von (elliptisch) 30x40 mm<sup>2</sup> ist das Totalvolumen des Scanners nur 30x40x50 mm<sup>3</sup> und das Gewicht nur 90g. Die maximalen Ablenkwinkel sind ±3.5° was bei einer Brennweite von 100 mm ein Scan-Feld von  $\approx$ 10x10 mm<sup>2</sup> ergibt. Unter Bedingungen kann mit einem Nd:YAG-Laser diesen ein (beugungsbegrenzrer) Spot-Durchmesser von weniger als 10µm erreicht werden und eine Wiederholgenauigkeit von ungefähr 5µm.

**Schlagworte:** Strahlablenkung, Tip-Tilt-Scanner, Materialbearbeitung.

### 1 Einleitung

Zweidimensionale Strahlablenkung mit Galvanometer-Scannern ist ein gut etabliertes Gebiet mit vielen Anwendungen, sowohl zum Abtasten von Bildfeldern wie auch zum Bearbeiten, wie zum Beispiel Gravieren, Schweissen oder Schneiden. Das Ablenken von Hochleistungs-Lasern im kW-Bereich benötigt im

<sup>1</sup> Dr.T. Sidler: Email: thomas.sidler@epfl.ch

<sup>2</sup> Dr. M. Hafez, Email: HAFEZM@ZOE.CEA.FR , Allgemeinen relativ grosse Spiegeldurchmesser, da die Systeme mit Pre-Objektiv Scanning arbeiten und prozessbedingt sowohl hohe Auflösung wie auch grosse freie Arbeitsabstände erfordern. Unter diesen Bedingungen werden Systeme welche mit zwei Galvanometer-Scannern arbeiten, rasch ziemlich voluminös und langsam. Der Einsatz von Laser-Prozessen in industriellen Fertigungsstrassen bedingt ausserdem heutzutage hohe Flexibilität und minimalen Platzbedarf für die direkt eingesetzten Mittel. Der Einspiegel-Tip/Tilt-Scanner, welcher hier vorgestellt wird, ist genau für solche Anwendungen entwickelt worden. Sein sehr kleines Volumen von nur 30 x 40 x 50 mm<sup>3</sup>, weniger als zwei Zigarrettenpackete, erlaubt zum Beispiel seine Verwendung in einem Hochleistungs-Laser Bearbeitungskopf, der nur 50 mm Tiefe benötigt (siehe Figur 16). Ausserdem kann dieser Einspiegel-Scanner auch vorteilhaft in optischen Geräten für Medizinanwendungen oder in der Mikroskopie verwendet werden.

### 2 Strahlablenkung



#### 2.1 Strahlablenkung mit zwei Galvanometer-Scannern

Figur 1 Ablenkung mit zwei getrennten Galvanometer-Scannern und resultierende Verzeichnungen.

Die Strahlblenkung mit zwei Galvanometer-Scannern wird heutzutage industriell standardmässig genutzt. Ihre Nachteile sind ein relativ grosses Volumen und besonders der Umstand, dass die zwei Umlenkspiegel sich in verschiedenen Ebenen befinden und somit zwei verschiedene Pupillen bilden. Das Fokussierobjektiv muss insofern diesen Gegebenheiten angepasst werden und kann gross und teuer werden (f- $\theta$ -Objektive). Dazu kommt noch, dass der zweite Spiegel eine grössere Oberfläche benötigt, da er ja schon von der ersten Ablenkung überstrichen wird.

#### 2.2 Strahlablenkung mit einem Einspiegel-Ablenker mit zwei Freiheitsgraden

Der Einspiegel Ablenker mit zwei Freiheitsgraden hat den Vorteil, nur eine Pupille zu benötigen. Er kann ausserdem ein sehr gutes Verhältnis von Spiegeloberfläche zu Totalvolumen aufweisen. Der hier vorgestelte Einspiegel-Scanner ist ausserdem mechanisch extrem einfach aufgebaut, benötigt (ausser dem Spiegel selber) keine Präzisionsteile und kann ohne spezielle Präzisionsmassnahmen einfach zusammengebaut werden. Er hat somit die Möglichkeit einer relativ billigen industriellen Fabrikation.

Die Verzeichnungen in der Bildebene, welche ein solcher Einspiegel-Scanner erzeugt, können mathematisch genau berechnet werden [3], und, je nach Anwendung, per Computer beliebig genau kompensiert werden, oder annähernd mit Analogelektronik relativ schnell ausgeregelt werden.

Betreffend die geometrischen Grundlagen, existiert eine Publikation welche die Probleme exaxt löst [3]





Figur 3 Verzeichnungen für  $\beta$  = 90 °,  $\alpha_x$  = ±30°,  $\alpha_y$ =±30°, D = 3.5 mm, d = 120 mm.



Figur 4 Verzeichnungen für  $\beta$  = 45 °,  $\alpha_x$  = ±30°,  $\alpha_y$ =±30°, D = 3.5 n d = 120 mm.

Der Einfallswinkel  $\beta$ , das heisst der Winkel zwischen der Längsachse des Spiegels und der Einfallsrichtung des Strahles spielt die wichtigste Rolle betreffend der Verzeichnungen. Im oberen Bild fällt der Eingangsstrahl senkrecht auf den Spiegel, die Figur ist vollkommen symmetrisch, im unteren Bild fällt der Eingangsstrahl unter 45 ° auf die Spiegelfläche, was meistens der Normalfall für eine praktische Anwendung wäre.





Figur 5 Berechnete Verzeichnungen in einem Ablenkfeld von  $\pm$  3°, D = 3.5 mm, d = 120 mm.



Figur 6 Experimentelle Bestätigung der obigen Berechnungen, es wurden Blind-Schweisspunkte auf ein Stahlblech gesetzt.

# 3 Konstruktion

#### 3.1 Lagerung des Scanners mittels Kugel in Konus



Figur 7 Scanner-Drehlager

Die Saphir-Halbkugel, auf die Rückseite des Spiegels geklebt, wird durch zwei Haltemagnete ins Lager gedrückt, wobei diese Haltemagnete auch die Drehposition um die Achse senkrecht zur Spiegelfläche fixieren. Die Haltekraft soll minimal sein, um die Lagerabnützung möglichst klein zu halten.

### 3.2 Die Moving-Magnet Linear-Motoren



Figur 8 Optimisierung der Moving-Magnet Linear-Motoren.

Der Spiegel wird durch Linear-Motoren bewegt welche aus auf den Spiegel geklebten Magneten und feststehenden Spulen bestehen. Dieses Prinzip erlaubt eine effiziente Minimalisierung der Trägheit des sich bewegenden Teiles (des Spiegels) und somit ein optimales dynamisches Verhalten.

#### 3.3 **Positionsbestimmung mittels PSD-Detektor**

Die exakte Drehlage des Ablenkspiegels wird mittels einem Laser Light-Pen der auf der Spiegel-Rückfläche reflektiert wird und auf einen 2-dimensionalen PSD-Detektor fällt, bestimmt. Der PSD-Detektor ist ein optoelektronisches Element welches zwei Spannungssignale abgibt, welche proportional zu der x-Lage und der y-Lage sind.



Figur 9 Schema des Positionssensors für die Spiegellage.

Diese optische Lagebestimmung des Ablenkspiegels muss natürlich sehr effizient gegenüber dem Laser-Nutzstrahl abgeschirmt werden, was erstens durch konstruktive Massnahmen (mechanische Blenden) und zweitens auch durch optische Filterung durchgeführt werden kann.



#### 3.4 Mechanischer Aufbau

Figur 10 Detaillierter Aufbau des Scanners.



Figur 11 Querschnitt durch den Scanner, links duch das Zentrum, wobei der Light-Pen und der Strahlengang des Positions-Messystemes sichtbar ist, rechts Querschnitt auf der Höhe eines Haltemagnetes.

### 4 Dynamisches Verhalten

### 4.1 Kontroll-Elektronik





### 4.2 Dynamisches Verhalten

Beide Drehachsen werden über zwei geschlossene Regelkreise permanent kontrolliert. Das gesamte Regelverhalten ist sorgfältig ausgemessen und optmiert worden und ist charakterisiert durch die verschiedenen dynamischen Verhalten, wie das Open-loop Frequenzverhalten (OLFR), das closed-loop Frequenfverhalten (CLFR), sowie das Restfehler Frequenzverhalten (FEFR) [2].

Das dynamisch Verhalten des Scanners ist von ausschlaggebender Wichtigkeit für den Anwender. Parasitäre Resonanzen, verursacht zum Beispiel durch zu dünne und somit flexible Siegel, können das dynamische Verhalten komplett stören und eine zuverlassige schnelle Positionierungsregelung verunmöglichen. Die folgenden Figuren zeigen das Frequenzverhalten bei offenem Regelkreis (OLFR) sowie das Einschwingen nach einem Full-Scale Step (bei geschlossenem Regelkreis).





Figur 14 Step-response für einen Sprung von 7° (full-scale).

#### 4.3 Spezifikationen

Gesamtvolumen	30 x40 x50 mm <sup>3</sup>
Spiegelfläche	28 x 38 mm
Maximale Ablenkung	± 3.5 °
Gewicht	90 g
Reproduzierbarkeit	< 50 µrad, 0.08%
Auflösung	≈ 2.5 µrad, 0.004%
Stellzeit für max. Ablenkung	9 - 13 ms
Stellzeit für kleine. Ablenkung	6 ms
CL Bandbreite	700 Hz
OL Bandbreite	350 Hz
Maximale Winkelgeschwindigkeit	18 rad/s
x-y Uebersprechen	0.01 -0.3 %

Tabelle 1: Spezifikationen des Einspiegelscanners

# 5 Optiküberlegungen und Anwendungen

#### 5.1 Laserstrahl-Ausbreitung



Figur 15 Ausbreitung und Fokussierung eines Gauss-Strahles von gegebener Strahlqualität M<sup>2</sup>.

Der Strahldurchmesser im Fokus ist näherungsweise gegeben durch  $w_{2,0} = M^2(1/w_{1,0})(\lambda f/\pi)$ . Wenn wir nun einen nutzbaren Spiegeldurchmesser von 24 mm nehmen und unter den Voraussetzungen eines Grundmode-Laserstrahles von  $M^2 = 1$  mit  $w_{o,1} = 8$  mm und eines Fokussier-Objektives ohne Aberrationen mit der Brennweite f = 100 mm, ergibt sich somit ein Gausscher Fokusdurchmesser von  $2w_{0,2} = 8.5 \ \mu m$  (für einen Nd:YAG Laser bei Wellenlänge 1.064  $\mu m$ ).

Viele industrielle Scanner Anwendungen benützen jedoch obligatorisch einen Strahltransport mit optischer Faser. Dies bietet die Vorteile eines flexiblen Einsatzes mit abgesetztem Lasergerät und auch ein homogenes und reproduzierbares Flat-Top Strahlprofil (zum Beispiel für Laser Punktschweissen). In diesem Falle ist der Ablenkspiegeldurchmesser von grosser Wichtigkeit, um die Optik in vernünftigem Rahmen zu halten, ein kollimierter Strahldurchmesser von 22mm ist typisch für industrielle Anlagen. Die Fokussieroptik muss in diesem Falle nicht unbedingt beugungsbegrenzt sein und kann somit auf andere Parameter optimiert werden. So ist für diesen Scanner ein einfaches Fokussierobjektiv entwickelt worden, welches über das gesamte Scan-Feld eine gleichmässige Abbildung der optischen Faser ergibt.



#### 5.2 Anwendungen

Figur 16 Kompakter Laser-Punktschweisskopf mit Faserzuführung und Sensoren zur Prozesscharakterisierung [4].

T. Sidler, M. Hafez



Figur 17 Computergesteuerte Laser-Wärmebehandlungsanlage für Gedächnislegierungen (shape memory alloys) [5].

#### 6 Literatur

- [1] M. Hafez, Compact Fast-Steering Tip/Tilt Laser Scanner For High Power Material Processing Applications, Doctoral thesis nr. 2247, EPFL, Lausanne, 2000.
- [2] M. Hafez, T. Sidler, R. P. Salathe, G. L. M. Jansen, J. C. Compter.; Design, simulation and experimental investigations of a compact single mirror tip/tilt laser scanner, Mechatronics 10,(2000), p741.
- [3] M. Hafez, T. Sidler, R. P. Salathe, Study of the beam path distortion profiles generated by a two-axis tilt single mirror laser scanner, Opt.. Eng., vol 42 nr, 4, p 1048-1057, 2003.
- [4] M. Hafez et al. A compact multi-sensor laser scanning head for processing and monitioring micro-spot welding, LPM 2000, Omiya, Tokyo,in Proc. SPIE, vol 4088, 2001.
- [5] M. Hafez, Y. Bellouard, T. Sidler, R. Clavel, R. P. Salathe, Local annealing of shape memory alloys using laser scanning and computer vision, LPM2000, Tokyo, in Proc. SPIE, vol 4088, p160-163, 2001.